

# 新規開放機器 説明会

令和4年6月2日(木) 13:30～15:20

参加費無料・事前申込制



- 日時 令和4年6月2日(木) 13:30～15:20
- 対象 企業及び産業支援団体等の技術者, 経営者, 支援者
- 内容 今年度から新たにご利用いただける開放機器の説明を行います。  
機器の仕様, 簡単な操作方法など, 動画を活用しながらわかりやすく解説  
します。お気軽にご参加ください。

開場 13:20～

1 挨拶	13:30
2 センター事業紹介	13:33～
3 機器説明	
(1) <a href="#">真空ホットプレス (VHP)</a>	13:40～
(2) <a href="#">10m 法電波暗室と測定システム</a>	13:50～
(3) <a href="#">非接触画像光学式三次元デジタイザ (FLARE)</a>	14:00～
(4) <a href="#">アーム式デジタイザ (ベクトロン)</a>	14:10～
(5) <a href="#">CAE システム</a>	14:20～
(6) <a href="#">オートサンプラー付 GC-MS/O</a>	14:30～
(7) <a href="#">卓上型高速 X 線 CT 装置 (高速 XCT)</a>	14:40～
(8) <a href="#">X 線光電子分光分析装置 (XPS-Nexsa)</a>	14:50～
(9) <a href="#">微小部蛍光 X 線分析装置 (<math>\mu</math>-XRF)</a>	15:00～
(10) <a href="#">サブミクロン三次元 X 線顕微鏡 (XRM)</a>	15:10～

申込締切 令和4年5月30日(月)

申込方法 [こちら](#)より, 必要事項をご入力の上お申込みください。  
こちらの2次元コードからも申込可能です→

※本申込でご記入いただいた情報は, 説明会参加者への連絡,  
問い合わせへの回答に利用します。



問合せ先 E-mail:[itim-p@pref.miyagi.lg.jp](mailto:itim-p@pref.miyagi.lg.jp)

宮城県産業技術総合センター 企画・事業推進部 基盤技術高度化支援班

TEL:022-377-8700 / FAX:022-377-8712

※詳細はセンターウェブサイトをご覧ください。<https://www.mit.pref.miyagi.jp/>